

1. 処分予定財産需要調査一覧表

H23「H23-0159-0084」「ナノフォトニクスによる情報セキュリティ技術の創成」
H23「H23-0159-0100」「MEMSスキャナアレイ型三次元実画像表示に関する研究開発」
H24「H24-0159-0057」「MEMSスキャナアレイ型三次元実画像表示に関する研究開発」
H25「H25-0159-0004」「ナノフォトニクスによる情報セキュリティ技術の創成に関する研究開発」

財産名	規格	数量	単価 (税込)	金額 (税込)	取得年月日	保管場所	備考
サーモミンダ－SJ-07N・アクリル槽		1	103,950	103,950	2012/4/13	東京都文京区本郷7丁目3番1号 国立大学法人東京大学	使用不可
Desktop PC		1	281,400	281,400	2012/4/13	東京都文京区弥生2-11-16情報基盤センター サーバホスティングルーム	使用不可
Desktop PC		1	298,200	298,200	2012/4/13	東京都文京区本郷7-3-1工学部2号館83C2号室	使用不可
Master Collection CS5.5J Win CLP		1	107,590	107,590	2012/4/13	東京都文京区本郷7-3-1工学部2号館83C2号室	使用不可
スキャナアレイ		1	332,850	332,850	2012/4/13	東京都文京区本郷7-3-1工学部2号館83C2号室	使用不可
スキャナアレイ		1	332,850	332,850	2012/4/13	東京都文京区本郷7-3-1工学部2号館83C2号室	使用不可
スキャナアレイ		1	332,850	332,850	2012/4/13	東京都文京区本郷7-3-1工学部2号館83C2号室	使用不可

1. 処分予定財産需要調査一覧表

H23「H23-0159-0084」 「ナノフォトニクスによる情報セキュリティ技術の創成」
H23「H23-0159-0100」 「MEMSスキャナアレイ型三次元実画像表示に関する研究開発」
H24「H24-0159-0057」 「MEMSスキャナアレイ型三次元実画像表示に関する研究開発」
H25「H25-0159-0004」 「ナノフォトニクスによる情報セキュリティ技術の創成に関する研究開発」

財産名	規格	数量	単価 (税込)	金額 (税込)	取得年月日	保管場所	備考
デジタル一眼レフカメラ		1	344,400	344,400	2012/4/12	東京都文京区本郷7-3-1工学部2号館83C2号室	使用不可
三次元空間画像表示用3Dモデル		1	521,325	521,325	2012/4/12	東京都文京区本郷7-3-1工学部2号館83C2号室	使用不可
三次元画像表示用幾何図形モデル 他		1	576,450	576,450	2012/4/12	東京都文京区本郷7-3-1工学部2号館83C2号室	使用不可
信号処理転送ソフトウェア開発費用		1	835,800	835,800	2012/4/12	東京都文京区本郷7-3-1工学部2号館83C2号室	使用不可
三次元画像作成出力ソフトウェア開発費用		1	900,900	900,900	2012/4/12	東京都文京区本郷7-3-1工学部2号館83C2号室	使用不可
分光光度計 スペクトラアカデミー UV Visible	三商32-0815-9	1	638,400	638,400	2014/1/14	東京都文京区本郷7丁目3番1号 国立大学法人東京大学	使用不可

1. 規格は、メーカー、型式等の参考情報を記載している。
2. 単価は、財産取得時の価格（税込）。
3. 保管場所は、現在の財産の保管場所を記載している。

1. 処分予定財産需要調査一覧表

H23「H23-0159-0084」 「ナノフォトニクスによる情報セキュリティ技術の創成」
H23「H23-0159-0100」 「MEMSスキャナアレイ型三次元実画像表示に関する研究開発」
H24「H24-0159-0057」 「MEMSスキャナアレイ型三次元実画像表示に関する研究開発」
H25「H25-0159-0004」 「ナノフォトニクスによる情報セキュリティ技術の創成に関する研究開発」

財産名	規格	数量	単価 (税込)	金額 (税込)	取得年月日	保管場所	備考
-----	----	----	------------	------------	-------	------	----

4. 備考は、財産の状態（継続使用の可否・損傷の有無・特記事項）を記載している。
5. 内部に対する需要調査も同時に実施しているため、購入を希望しても売払できない場合がある。

2. 提出先

郵送、FAX又はe-mailにて提出をお願いします。

- 【提出先】 〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省国際戦略局技術政策課 担当者 あて
【提出期限】 令和2年2月7日（金）15時必着
【TEL】 03-5253-5725（担当者直通）
【FAX】 03-5253-5732
【e-mail】 scope@soumu.go.jp